

「EMC試験セミナー」のご案内

当センターでは国の地方創生拠点整備交付金により電波暗室を整備しました。電波暗室内には株式会社東陽テクニカ製のEMC試験システムを導入しました。EMC試験は、試験項目ごとに測定器や試験配置、機器のセッティング等が異なり複雑です。本研修では、株式会社東陽テクニカより講師をお招きし、エミッション測定とイミュニティ試験について2日間にわたり座学と実習形式でご講演いただきます。これからEMC試験に関わる方、スキルアップを図りたい方、また、当センターのEMC試験設備をご利用予定の方はぜひご受講ください。メールまたはFAXにてお申し込みください。

1. 日 時 : 平成30年5月24日(木) 午前(座学) 9:30~12:00
午後(実習) 13:00~16:00
平成30年5月25日(金) 午前(座学) 9:30~12:00
午後(実習) 13:00~16:00
2. 場 所 : 大分県産業科学技術センター 第2研修室(実習は電波暗室)
大分市高江西1丁目4361-10
3. 講 師 : 株式会社東陽テクニカ
第一技術部 村田将文氏
4. 受講料 : 無料
5. 定 員 : 16名(定員になり次第〆切)
6. 内 容 : 1日目: エミッション測定について(座学と実習)
 <実習内容> 放射エミッション測定と伝導エミッション測定
 2日目: イミュニティ試験について(座学と実習)
 <実習内容> 放射イミュニティ試験と伝導イミュニティ試験

「EMC試験セミナー」受講申込書

お申込み〆切: 5月18日(金)

申込先) t-shuto@oita-ri.jp または FAX:097-596-7110
大分県産業科学技術センター 電子・情報担当 首藤 宛

申込企業名: _____

参加申込者

※参加希望日に○を記入して下さい。

No.	氏名	部署・職名	連絡先 (電話番号)	5/24 (エミッション測定)	5/25 (イミュニティ試験)
1					
2					
3					